## CMOS 模拟集成电路原理 第二周作业

范云潜 18373486

微电子学院 184111 班

日期: 2020年9月20日

作业内容:作业1:利用仿真结果,找到我们所使用工艺的 $\mu$ , $C_{ox}$ , $V_{th}$ 

作业 2: 通过公式描述  $V_B$  的取值范围(提示:晶体管 M1-M4 均需要工作在饱和区);在 Cascode 电流镜中,假设有寄生电容  $C_{par}$ ,利用公式估算并用仿真验证该电流镜的频率特性。(可以自由设置偏置、晶体管的尺寸以及寄生电容)

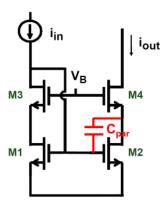


图 1: 题目 2

本次作业使用  $W/L = 1\mu m/0.18\mu m$ 

### Problem 作业 1

仿真的思路:

仿真,得到 nMOS  $V_{th}=456.44mV, C_{gs}=1.32fF$ ,如图 2;得到 pMOS  $V_{th}=319.17mV, C_{gs}=888.9aF$  如图 3。

为了得到  $C_{ox}$ 

$$C_{GS} \approx \frac{2}{3} W L C_{ox}$$

$$C_{ox} = \frac{3}{2} \frac{C_{gs}}{W L}$$

计算得到  $C_{ox,n}=0.0110F/m^2,\ C_{ox,p}=0.0074F/m^2$ 之后即可通过电流公式进行计算  $\mu$ 

$$I_{d} = \frac{1}{2}\mu_{n}C_{ox}\frac{W}{L}(V_{gs} - V_{th})^{2}$$

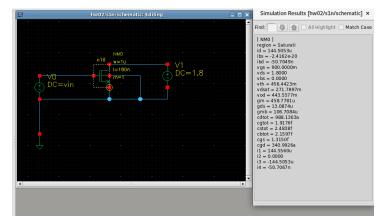


图 2: nMOS 参数

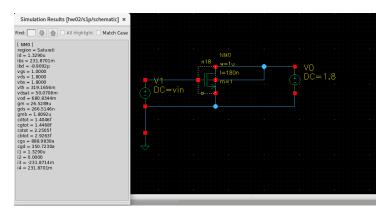


图 3: pMOS 参数

$$\mu_n = \frac{2I_d}{C_{ox}\frac{W}{L}(V_{od})^2}$$

计算得到  $\mu_n = 0.0240 m^2 V^{-1} s^{-1}$  ,  $\mu_p = 1.3934 e - 04 V^{-1} s^{-1}$ 

# Problem 作业 2

对 1, 3 管列式,记  $V_x$  为 M3 漏极电压, $V_y$  为 M3 源极电压:

$$V_B - V_x < V_{th}$$

$$V_B - V_y > V_{th}$$

$$V_x - V_y < V_{th}$$

$$V_x > V_{th}$$

那么

$$V_x < V_{th} + V_y < V_B < V_{th} + V_x < V_y + 2V_{th}$$

以  $V_th=0.45V$  为基准,设置  $V_x=1.5V$ , $(W/L)_1=20$  ,偏置电流为  $I_d=3mA$ ,设  $V_y=1.2V$ , $V_B=2.2V$ ,得到  $(W/L)_3=75$  以此为估计进行仿真。

### Problem 作业 3

### SubProblem 1

搭建电路,如图 m 4 ,对  $V_{in}$  扫描,结果如图 m 5 。  $g_m=0.94m$  ,得到  $0.99g_m=0.93$  ,图中结果为  $V_{in}=2*8.5=17mV$  ,如图 m 6 。

### SubProblem 2

 $I = 198u \text{ ft}, \ V_{in} = 2 * 1.3 = 2.6V.$ 

### SubProblem 3

此时可以认为,几乎是  $\Delta V_{in}$  为最大值的时候,将其扩大为 2 倍,那么根据公式  $\Delta V_{in}=\sqrt{2I_{SS}/(\mu_nC_{ox}W/L)}$  得到,W/L 变为 4 倍,即  $W=80\mu m$ 。

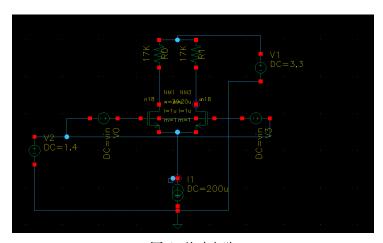


图 4: 差动电路

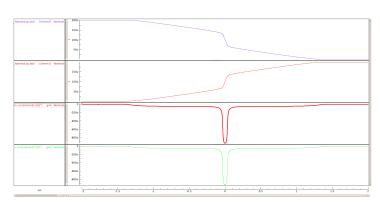


图 5: 差动电路结果

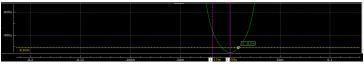


图 6: 区间



图 7: 差分电压